Misura della caratteristica I-V di due diodi a giunzione p-n

Cristina Caprioglio, Luca Morelli

Primo turno, tavolo 3

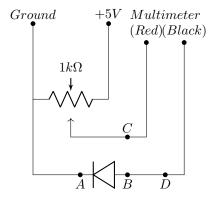
Abstract

Lo mettiamo? Lei non lo menziona

1 Scopo della prova

La prova consisteva nella misura delle caratteristiche I-V di due diodi a giunzione p-n, uno al silicio e uno al germanio. Abbiamo inoltre realizzato dei fit su ROOT in modo da ricavare i parametri fisici corrente inversa " I_0 " e " ηV_T ", rispettivamente la corrente inversa e il prodotto tra il fattore di idealità e l'equivalente della temperatura in volt.

2 Procedura



Per prima cosa abbiamo eseguito la calibrazione della tensione misurata con l'oscilloscopio, mettendola in relazione con quella data dal multimetro. Per fare ciò abbiamo collegato l'oscilloscopio al punto C e abbiamo cortocircuitato i punti A-B e abbiamo preso 10 misure tra i 50 e i 760 mV. Abbiamo prima preso il valore dell'oscilloscopio e poi quello del multimetro. Spostando poi il potenziometro fuori dal circuito abbiamo regolato la resistenza a $500\,\Omega$, per poi

reinserirlo e mettere anche tra i punti A e B il diodo, prima al silicio e poi al germanio, con il catodo nel punto A. Dopo aver spostato l'oscilloscopio nel punto D abbiamo effettuato 16 misure per il silicio e 23 per il germanio, agendo sul potenziometro per variare la tensione e leggendo poi la corrente dal multimetro. Infine, abbiamo riportato i dati su dei grafici con scala semi-logaritmica ed eseguito i fit per ottenere i parametri ricercati.

3 Materiali utilizzati

• Potenziometro da 1 $k\Omega$

• Diodo p-n: AAZ15/OA47 Germanio

• Diodo p-n: 1N914A/1N4446/1N4148 Silicio

• Cavetti

• Cacciavite

• Cavi a doppia banana

• Breadboard

4 Strumentazione

• Alimentatore a bassa tensione

• Oscilloscopio ISO-TECH, ISR 622 20MHz

• Multimetro digitale

5 Misurazioni

La tabella di seguito riporta i valori relativi a fondo scala, risoluzione e precisione dei vari strumenti:

| | Fondo scala | Risoluzione | Precisione |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| Oscilloscopio (mV) | 10 | 2 | 3% |
| | 50 | 10 | 3% |
| | 100 | 20 | 3% |
| | 200 | 40 | 3% |
| Multimetro (mV) | 10 | 2 | 3% |
| | 50 | 10 | 3% |
| | 100 | 20 | 3% |
| | 200 | 40 | 3% |
| Multimetro (mA) | 10 | 2 | 3% |
| | 50 | 10 | 3% |
| | 100 | 20 | 3% |
| | 200 | 40 | 3% |

Per il calcolo degli errori relativi alle misure effettuate con l'oscilloscopio si è usata la seguente formula:

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_L)^2 + (\sigma_Z)^2 + (\sigma_C)^2} \tag{1}$$

 $\sigma_C = (misura * 0.03)$ è l'errore del costruttore.

$$\sigma_L = \sigma_Z = \frac{fondo\ scala}{5} * \#tacchette\ apprezzabili$$

 σ_Z è l'errore sullo zero, il fondo scala vale 10 mV e il numero di tacchette apprezzabili 5.

 σ_L è l'errore sulla lettura e il fondo scala varia in base alla misura, mentre il numero di tacchette apprezzabili é stato considerato 5 per tutte le misure con eccezion fatta per quelle relative a 550, 570 e 620 mV nella misura della caratteristica del silicio, dove ne abbiamo considerate 10.

5.1 Calibrazione dell'oscilloscopio

| Tensione oscilloscopio (mV) | Fondo scala (mV) | Tensione multimetro (mV) |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 50 ± 2.1 | 10 | 48.20 ± 0.34 |
| 130 ± 6.4 | 50 | 123.40 ± 0.57 |
| 210 ± 8.1 | 50 | 202.6 ± 0.81 |
| 280 ± 13 | 100 | 268.8 ± 1 |
| 360 ± 15 | 100 | 349.3 ± 1.2 |
| 440 ± 17 | 100 | 428 ± 2.4 |
| 520 ± 19 | 100 | 505 ± 2.5 |
| 600 ± 27 | 200 | 571 ± 2.6 |
| 680 ± 29 | 200 | 654 ± 2.7 |
| 760 ± 30 | 200 | 734 ± 2.7 |

5.2 Silicio

| Tensione oscilloscopio (mV) | Fondo scala (mV) | Corrente multimetro (mA) |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 420 ± 16 | 100 | 0.016 ± 0.002 |
| 440 ± 17 | 100 | 0.025 ± 0.002 |
| 460 ± 17 | 100 | 0.038 ± 0.002 |
| 500 ± 18 | 100 | 0.082 ± 0.002 |
| 520 ± 19 | 100 | 0.121 ± 0.002 |
| 540 ± 19 | 100 | 0.185 ± 0.003 |
| 550 ± 19 | 100 | 0.213 ± 0.003 |
| 560 ± 20 | 100 | 0.284 ± 0.003 |
| 570 ± 20 | 100 | 0.297 ± 0.003 |
| 580 ± 20 | 100 | 0.350 ± 0.004 |
| 600 ± 27 | 200 | 0.602 ± 0.004 |
| 620 ± 27 | 200 | 0.738 ± 0.005 |
| 640 ± 28 | 200 | 1.207 ± 0.007 |
| 680 ± 29 | 200 | 2.238 ± 0.010 |
| 720 ± 29 | 200 | 2.615 ± 0.012 |
| 760 ± 30 | 200 | 3.701 ± 0.017 |

5.3 Germanio

| Tensione oscilloscopio (mV) | Fondo scala (mV) | Corrente multimetro (mA) |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 70 ± 5.5 | 50 | 0.014 ± 0.002 |
| 80 ± 5.6 | 50 | 0.020 ± 0.002 |
| 90 ± 5.8 | 50 | 0.026 ± 0.002 |
| 100 ± 5.9 | 50 | 0.034 ± 0.002 |
| 110 ± 6.1 | 50 | 0.045 ± 0.002 |
| 120 ± 6.2 | 50 | 0.056 ± 0.002 |
| 130 ± 6.4 | 50 | 0.071 ± 0.002 |
| 140 ± 6.6 | 50 | 0.089 ± 0.002 |
| 150 ± 6.8 | 50 | 0.109 ± 0.002 |
| 160 ± 7.0 | 50 | 0.134 ± 0.003 |
| 170 ± 7.2 | 50 | 0.162 ± 0.003 |
| 180 ± 7.4 | 50 | 0.200 ± 0.003 |
| 190 ± 7.7 | 50 | 0.244 ± 0.003 |
| 200 ± 7.9 | 50 | 0.305 ± 0.003 |
| 210 ± 8.1 | 50 | 0.323 ± 0.003 |
| 220 ± 8.3 | 50 | 0.441 ± 0.004 |
| 230 ± 8.6 | 50 | 0.451 ± 0.004 |
| 240 ± 8.8 | 50 | 0.537 ± 0.004 |
| 250 ± 9.1 | 50 | 0.712 ± 0.005 |
| 260 ± 9.3 | 50 | 0.730 ± 0.005 |
| 270 ± 9.6 | 50 | 0.850 ± 0.005 |
| 280 ± 9.8 | 50 | 0.990 ± 0.006 |
| 290 ± 10 | 50 | 1.118 ± 0.006 |

- 6 Grafici
- 6.1 Calibrazione dell'oscilloscopio
- 6.2 Silicio
- 6.3 Germanio

Conclusioni